This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-138314

(43) Date of publication of application: 10.06.1988

(51)Int.CI.

G02B 21/36

(21)Application number: 61-286276

(71)Applicant:

(22)Date of filing:

01.12.1986

OLYMPUS OPTICAL CO LTD (72)Inventor:

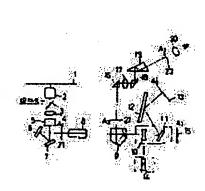
KAJITANI KAZUO

NAGANO CHIKARA MOBARA MAKOTO

(54) INVERTED MICROSCOPE

(57) Abstract:

PURPOSE: To accurately read characters on a sample by projecting an image of a primary image formation surface of an objective system on a secondary formation surface through a variable power relay system and arranging the variable power relay system in a plane containing the optical axis of the objective lens system. CONSTITUTION: The image of the primary image formation surface of the objective lens system 2 is projected on the secondary image formation surface 22 through the variable relay system 8 and the secondary image is branched behind the variable power relay system 8 to a photographic optical path and an ocular observation optical path, projected on a photographic film surface 13, and also viewed through an ocular 20. Further, the variable power relay system 8 is arranged in the plane containing the optical axis of the objective lens system 2 to eliminate the need for an image rotary prism for image attitude correction, and the image observed through the ocular 20 is photographed as it is. The number of time of reflection of the image by mirrors from the objective 2 to the photographic lens surface 13 and ocular 20 is set to an even number to obtain erect images as the image on the photographic film 13 and the image viewed through the ocular 20. When a photograph is taken, a confirmation image is securely coincident with a photographic image, the sample image is obtained in normal up-down and right-left relation, and the characters on the sample are accurately read.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 138314

⑤Int Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)6月10日

G 02 B 21/36

8708-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 倒立型顕微鏡

②特 顧 昭61-286276

魰

②出 願 昭61(1986)12月1日

@発明者 梶谷 和男

東京都渋谷区幡ケ谷2の43の2 オリンパス光学工業株式

会社内

砲発明者 長野 主税

東京都渋谷区幡ケ谷2の43の2 オリンパス光学工業株式

会社内

砂発明者 茂原

東京都渋谷区幡ケ谷2の43の2 オリンパス光学工業株式

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

会社内

⑪出 顋 人 オリンパス光学工業株

式会社

砂代 理 人 弁理士 篠原 泰司

1. 体度 菜豆

明 細 書

1. 発明の名称

田立型職欲統

2. 特許請求の範囲

(i) 対勢レンズ系の1次結像面を変倍リレー系で2次結像面に投影すると共に、紡変倍リレー系の後で写真攝影光路と接取観察光路とに分核して2次像を写真フィルム面に投影し且つ接限レンズで見るようにし、更に前記要倍リレー系を対物レンズ系の光触を含む面内に配置して収る倒立型顕微鏡。

(2) 2 次像を変倍レンズで拡大して写真フィルム面へ投影するようにしたことを特徴とする特許 請求の範囲(1)に記載の倒立型額数額。

四 変倍レンズを他の数倍レンズ及びミラーと交換可能にして、2次像の投影団として35mmフィルム面又は大阪フィルム面の何れかを選択し得るようにしたことを特徴とする特許請求の範囲図に記載の何立型顕微線。

H) 2次結復間をリレー系で3次結復間に投影。

して 3 次便を接頭レンズで見るようにしたことを 特徴とする特許請求の範囲(1) 乃至(3) の何れかに記 載の倒立型顕微鏡。

四 対勢レンズと I 次結像語との間にビームスプリッタを配置して同性密射照明を行うようにしたことを特徴とする特許請求の範囲(1) 乃至(4) の何れかに記載の倒立型顕微鏡。

他 対物レンズから写真フィルム及び接限レンズまでの像のミラーによる反射回数を何れも偶数 回にしたことを特徴とする特許請求の範囲川乃至 時の何れがに記載の倒立型顕微鏡。

3. 発明の詳細な疑明

(建築上の利用分野)

本発明は、倒立型顕微鏡に関する。

【従来の技術及び発明が解決しようとする問題点) 従来の顕微鏡として、例えば特開昭 5 7 - 1 7 1 3 0 2 号公報に記載のものは、対物レンズによる1 次像を変倍光学系で拡大して(1) フィルム面に 拡大投影する系と(2) 更にリレーして 2 次像を得る、 系と(3) リレーをして得られた 2 次像を再度接頭レ

ンズの物体面に3次律として投影する系とを異え、 又スケール等は1次結伍位置に、フォトマスク等 は2次結及位置に夫々置かれるように構成されて いたが、リレー光学系を含む面が対効先軸に対し て垂直であったため、像姿勢を補正するための像 回転プリズムが必要となり製造コストが高くなる という問題があった。又、写真摄影に際しピント 合せ及び撮影範囲確認のために対物レンズによる 1 次後を接限レンズで見る光学系を更に設けて上 記る次像を接回レンズで見る光学系と適宜切換え ていたが、写真撮影のため接眼で確認した像がそ のまま直ちに写真に移るわけではないため、確認 像と写真像との間にズレが生じたり、又上配切換 え操作も摂わしいという問題があった。又、この 顕微鏡では、接取で見る像。写真フィルム又はス クリーン上の後のうち少なくとも一つは競像(新 数回反射像)であったため、様本の上下、左右が 正しく写らなかったり、様本上の文字が正しく判 説できなかったりするという問題があった。

本発明は、上記問題点に載み、製造コストが安

いと共に、写真攝影の際、確認像と写真像とが確 実に一致し、知機操作という類わしい操作がなく、 標本の上下。左右が正しく写り、標本上の文字を 正しく判決できる例立型顕微鏡を提供することを 目的とする。

(問題点を解決するための手段及び作用)

(実施例)

以下、図示した実施例に基づき本発明を詳細に説明する。

第1図は第1実施例の光学系を示しており、1 は根本面、2は対物レンズ、3はピームスプリッ タ、4は桔板レンズ、5は他のピームスプリッタ、 6 . 7 はミラー、 8 はズームリレーレンズ、 9 は ハーフミラープリズム、10は凹レンズ、11. 12はミラー、13は大版フィルム面、14は凹 レンズ10及びミラー11と交換可能な他の凹レ ンズ、15は35mフィルム面、16はブリズム、 17はリレーレンズ、18, 19はアリズム、2 0 は接眼レンズである。そして、個方から入射し た照明光はビームスプリッタ3により鉛直方向に 曲げられて対物レンズ2の光軸と同軸で様本面1 に限付されると共に、様本図1を発した光束は対 物レンズ2及び結准レンズ4から成る対物レンズ 系による結像作用を受けた後ビームスプリッタ 5 により一部が分枝されて供覧等に供され、他郎の 光軸がミラー8、7により水平方向に偏向せしめ

られた 1 次結復面 2 1 に 1 次億 A 。として結像せ しめられる。続いて、1次像A,を発した光はズ - ムリレーレンズ 8 により変倍結集作用を受けた 後ハーフミラープリズム9により一部が鉛直方向 に分枝されて 2 次結像面 2 2 に 2 次像 A 。 として 枯弥せしめられ、歯部が四レンズ10により変倍 (拡大) 作用を受けた後ミラー11、12を介し て大阪フィルム面13上に同じく2次像Az ゚ と して結像せしめられるか又は凹レンズ10及びミ ラー11と凹レンズ14とを交換した場合は35 mフィルム面15上に2次像人。"として箱像せ しめられる。更に、2次像A。を発した光はブリ ズム 1 6 により 光輪が水平方向に偏向せしめられ た後リレーレンズ17による結像作用を受け、ブ ・ リズム 1 8 、 1 9 を介して 3 次結 像 園 2 3 に 3 次 **復入。として結復せしめられ、終3次復入。は投** 照レンズ20を選して観察される。尚、この光学 系において、メームリレーレンズ8及びリレーレ ンズ17は対物レンズ系の光軸を含む面内に配置 されているものとする。

特開昭63-138314(3)

以上、本発明による倒立型顕微鏡の構成及び作 用について説明したが、本発明倒立型顕微鏡は、 変倍リレーレンズ系が対物レンズ系の光輪を含む 面内に配置されているので、像姿勢補正用の像回 転プリズムは不要であり、そのため製造コストが 安い。又、写真撮影の際、接限レンズ20で観察 している像がそのまま故ちに大阪フィルム面13 又は35mフィルム毎15に写るようになってい るので、確認像と写真像とが確実に一致し、切換 操作という項わしい操作もいらない。又、対物レ ンズ2から写真フィルム面13(15)及び接収 レンズ20までの間に位置する反射面は、ミラー 5, 6, (11, 12) の2(4) 個及びミラー 5 . 6 . ハーフミラープリズム9の2面,プリズ ム16, 18, プリズム19の2面の8個である 即ち他の反射回数が何れも偶数回であるので、写 真フィルム上の像及び接眼で見る像が何れも正像。 となる。従って、種本の上下、左右が正しく写り、 欄本上の文字を正しく判読できる。

第2回は第2実施例を示しており、これは第1

7. 1 1. 1 2. 2 6 · · · · ミラー、 8 · · · · ズー ムリレーレンズ、 9 · · · · ハーフミラーブリズム、 1 0 · · 1 4 · · · · 凹レンズ、 1 3 · · · · 大阪フィルム 固、 1 5 · · · · 3 5 mm フィルム 面、 1 6 · 1 8 · 1 9 · · · · ブリズム、 1 7 · · · · リレーレンズ、 2 0 · · · · 接取レンズ、 2 1 · · · · 第 1 次結像面、 2 2 · · · · 第 2 次結像面、 2 3 · · · · 第 3 次結像面、 2 4 · · · · ダハブリズム。

代理人 篠 原 泰 町 高流型

実施例と比較して、 ミ ラ - 6 . 7 の代りにダハブリズム 2 4 を、ハーフ ミ ラ - ブ リ ズム 9 の代りにビームスブリッタ 2 5 を、プリ ズム 1 6 . 1 8 . 1 9 の代りにミラー 2 6 を夫々用いると共に、 凹レンズ 1 4 を固定式に し且つミラー 1 1 . 1 2 . 大阪フィルム 固 1 3 を 除去して、 構成部品点数を大幅に少なくしたものである。

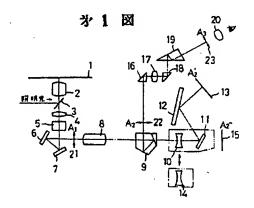
(発明の効果)

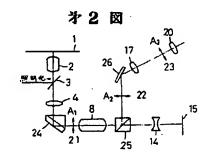
以上のように、本発明による倒立型額趾線は、 製造コストが安いと共に、 写真撮影の際、確認像 と写真像が確実に一致し、 切換操作という類わし い操作がなく、優本の上下。 左右が正しく写り、 優本上の文字を正しく 料統出来るという実用上単 要な利点を数多く有している。

し. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による例立型頭放設の第1実施例の光学系を示す図、第2図は第2実施例の光学系を示す図である。

1····· 棚本国、 2 ···· 対 切 レ ン ズ 、 3 , 5 , 2 5 ···· ピームス ブリック 、 4 ···・ 粘 像 レン ズ 、 6 ,





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成5年(1993)11月12日

【公開番号】特開昭63-138314 【公開日】昭和63年(1988)6月10日 【年通号数】公開特許公報63-1384 【出願番号】特願昭61-286276 【国際特許分類第5版】 GO2B 21/36 7246-2K

्। (नै :

手続補正書

平成4年12月22日

特許庁長官 麻生 波 殿

1. 事件の表示 昭和81年特許顧第286276号



- 発明の名称 倒立型顕微鏡
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出職人

〒151 東京都設谷区幅ヶ谷2丁目43番2号 (037) オリンパス光学工業株式会社 代表者 下山 敏 郎

- 4. 補正命令の日付 (自発)
- 5. 補正により増加する発明の数 な
- 6. 植正の対象 明期書の「発明の詳細な説明の構」
- 7. 権正の内容 (1) 本顧明報音第3頁12行目の『移る』の部分を『写る』と訂正 する。